

**Integrated circuits - Measurement of  
electromagnetic emissions, 150 kHz to 1  
GHz Part 2: Measurement of radiated  
emissions - TEM cell and wideband TEM  
cell method**

Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz Part 2: Measurement of radiated emissions - TEM cell and wideband TEM cell method

**EESTI STANDARDI EESSÖNA****NATIONAL FOREWORD**

Käesolev Eesti standard EVS-EN 61967-2:2005 sisaldb Euroopa standardi EN 61967-2:2005 ingliskeelset teksti.	This Estonian standard EVS-EN 61967-2:2005 consists of the English text of the European standard EN 61967-2:2005.
Käesolev dokument on jõustatud 16.11.2005 ja selle kohta on avaldatud teade Eesti standardiorganisatsiooni ametlikus väljaandes.	This document is endorsed on 16.11.2005 with the notification being published in the official publication of the Estonian national standardisation organisation.
Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.	The standard is available from Estonian standardisation organisation.

**Käsitlusala:**

This test procedure defines a method for measuring the electromagnetic radiation from an integrated circuit (IC). The IC being evaluated is mounted on an IC test printed circuit board (PCB) that is clamped to a mating port (referred to as a wall port) cut in the top or bottom of a transverse electromagnetic (TEM) or wideband gigahertz TEM (GTEM) cell.

**Scope:**

This test procedure defines a method for measuring the electromagnetic radiation from an integrated circuit (IC). The IC being evaluated is mounted on an IC test printed circuit board (PCB) that is clamped to a mating port (referred to as a wall port) cut in the top or bottom of a transverse electromagnetic (TEM) or wideband gigahertz TEM (GTEM) cell.

**ICS 31.080.99**

**Võtmesõnad:**

EUROPEAN STANDARD

EN 61967-2

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

October 2005

ICS 31.080.99

English version

**Integrated circuits -  
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz  
Part 2: Measurement of radiated emissions -  
TEM cell and wideband TEM cell method  
(IEC 61967-2:2005)**

Circuits intégrés -  
Mesure des émissions  
électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz  
Partie 2: Mesure des émissions  
rayonnées -  
Méthode de cellule TEM et  
cellule TEM à large bande  
(CEI 61967-2:2005)

Integrierte Schaltungen -  
Messung von elektromagnetischen  
Aussendungen im Frequenzbereich  
von 150 kHz bis 1 GHz  
Teil 2: Messung der abgestrahlten  
Aussendungen -  
TEM-Zellen- und Breitband-TEM-  
Zellenverfahren  
(IEC 61967-2:2005)

This European Standard was approved by CENELEC on 2005-09-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

**CENELEC**

European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels**

## Foreword

The text of document 47A/722/FDIS, future edition 1 of IEC 61967-2, prepared by SC 47A, Integrated circuits, of IEC TC 47, Semiconductor devices, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 61967-2 on 2005-09-01.

This part of EN 61967 is to be read in conjunction with EN 61967-1.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2006-07-01
- latest date by which the national standards conflicting with the EN have to be withdrawn (dow) 2008-09-01

Annex ZA has been added by CENELEC.

---

## Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61967-2:2005 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61000-4-3	NOTE	Harmonized as EN 61000-4-3:1996 (modified).
IEC 61000-4-20	NOTE	Harmonized as EN 61000-4-20:2003 (not modified).
CISPR 16-1-1	NOTE	Harmonized as EN 55016-1-1:2004 (not modified).
CISPR 16-1-2	NOTE	Harmonized as EN 55016-1-2:2004 (not modified).
CISPR 16-1-4	NOTE	Harmonized as EN 55016-1-4:2004 (not modified).
CISPR 16-1-5	NOTE	Harmonized as EN 55016-1-5:2004 (not modified).
CISPR 16-2-1	NOTE	Harmonized as EN 55016-2-1:2004 (not modified).
CISPR 16-2-2	NOTE	Harmonized as EN 55016-2-2:2004 (not modified).
CISPR 16-2-3	NOTE	Harmonized as EN 55016-2-3:2004 (not modified).
CISPR 16-2-4	NOTE	Harmonized as EN 55016-2-4:2004 (not modified).

---

## Annex ZA (normative)

### Normative references to international publications with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE Where an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 60050-131	2002	International Electrotechnical Vocabulary Part 131: Circuit theory	-	-
IEC 60050-161	1990	Chapter 161: Electromagnetic compatibility	-	-
IEC 61967-1	- <sup>1)</sup>	Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz Part 1: General conditions and definitions	EN 61967-1	2002 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Undated reference.

<sup>2)</sup> Valid edition at date of issue.

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61967-2

Première édition  
First edition  
2005-09

---

---

---

**Circuits intégrés –  
Mesure des émissions électromagnétiques,  
150 kHz à 1 GHz –**

**Partie 2:  
Mesure des émissions rayonnées –  
Méthode de cellule TEM et cellule  
TEM à large bande**

**Integrated circuits –  
Measurement of electromagnetic emissions,  
150 kHz to 1 GHz –**

**Part 2:  
Measurement of radiated emissions –  
TEM cell and wideband TEM cell method**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61967-2:2005

## **Numérotation des publications**

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## **Editions consolidées**

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## **Informations supplémentaires sur les publications de la CEI**

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## **Publication numbering**

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## **Consolidated editions**

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## **Further information on IEC publications**

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61967-2

Première édition  
First edition  
2005-09

**Circuits intégrés –  
Mesure des émissions électromagnétiques,  
150 kHz à 1 GHz –**

**Partie 2:  
Mesure des émissions rayonnées –  
Méthode de cellule TEM et cellule  
TEM à large bande**

**Integrated circuits –  
Measurement of electromagnetic emissions,  
150 kHz to 1 GHz –**

**Part 2:  
Measurement of radiated emissions –  
TEM cell and wideband TEM cell method**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

S

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	6
1 Domaine d'application .....	10
2 Références normatives .....	10
3 Termes et définitions .....	12
4 Généralités .....	12
5 Conditions d'essai .....	12
5.1 Généralités .....	12
5.2 Tension d'alimentation .....	12
5.3 Gamme de fréquences .....	12
6 Equipement d'essai .....	12
6.1 Généralités .....	12
6.2 Blindage .....	12
6.3 Appareil de mesure RF .....	12
6.4 Préamplificateur .....	14
6.5 Cellule TEM .....	14
6.6 Cellule TEM/GTEM à large bande .....	14
6.7 Terminaison de 50 Ω .....	14
6.8 Gain du système .....	14
7 Montage d'essai .....	14
7.1 Généralités .....	14
7.2 Configuration d'essai .....	14
7.3 PCB d'essai .....	16
8 Procédure d'essai .....	22
8.1 Généralités .....	22
8.2 Conditions ambiantes .....	22
8.3 Vérification opérationnelle du DEE .....	22
8.4 Mesure des émissions du DEE .....	22
9 Rapport d'essai .....	24
9.1 Généralités .....	24
9.2 Conditions de mesure .....	24
10 Niveaux de référence des émissions du CI .....	24
Annexe A (informative) Exemple de formulaire de vérification de l'étalonnage et du montage .....	26
Annexe B (informative) Descriptions de la cellule TEM et de la cellule TEM à large bande .....	28
B.1 Cellule TEM .....	28
B.2 Cellule TEM à large bande .....	28
Annexe C (informative) Calcul du moment de dipôle à partir des données mesurées .....	30
C.1 Généralités .....	30
C.2 Calcul du moment de dipôle .....	30

## CONTENTS

FOREWORD .....	7
1 Scope .....	11
2 Normative references .....	11
3 Terms and definitions .....	13
4 General .....	13
5 Test conditions .....	13
5.1 General .....	13
5.2 Supply voltage .....	13
5.3 Frequency range .....	13
6 Test equipment .....	13
6.1 General .....	13
6.2 Shielding .....	13
6.3 RF measuring instrument .....	13
6.4 Preamplifier .....	15
6.5 TEM cell .....	15
6.6 Wideband TEM/GTEM cell .....	15
6.7 50-Ohm termination .....	15
6.8 System gain .....	15
7 Test set-up .....	15
7.1 General .....	15
7.2 Test configuration .....	15
7.3 Test PCB .....	17
8 Test procedure .....	23
8.1 General .....	23
8.2 Ambient measurement .....	23
8.3 DUT operational check .....	23
8.4 DUT emissions measurement .....	23
9 Test report .....	25
9.1 General .....	25
9.2 Measurement conditions .....	25
10 IC emissions reference levels .....	25
Annex A (informative) Example calibration & set-up verification sheet .....	27
Annex B (informative) TEM cell and wideband TEM cell descriptions .....	29
B.1 TEM cell .....	29
B.2 Wideband GTEM cell .....	29
Annex C (informative) Calculation of dipole moment from measured data .....	31
C.1 General .....	31
C.2 Dipole moment calculation .....	31

Annexe D (informative) Spécification des données d'émission .....	34
D.1 Généralités .....	34
D.2 Spécification des niveaux d'émission .....	34
D.3 Présentation des résultats .....	34
D.4 Exemples.....	34
 Bibliographie.....	39
 Figure 1 – Montage d'essai de la cellule TEM .....	16
Figure 2 – Montage d'essai de la cellule GTEM .....	16
Figure 3 – Carte de circuit imprimé d'essai de CI .....	20
Figure D.1 – Niveaux de caractérisation des émissions .....	36
Figure D.2 – Niveau maximal d'émissions G8f .....	38
 Tableau 1 – Recommandations des charges de broches.....	18

Annex D (informative) Specification of emissions data .....	35
D.1 General .....	35
D.2 Specification of emission levels .....	35
D.3 Presentation of results.....	35
D.4 Examples .....	35
 Bibliography.....	41
 Figure 1 – TEM cell test set-up .....	17
Figure 2 – GTEM cell test set-up.....	17
Figure 3 – IC Test printed circuit board .....	21
Figure D.1 – Emission characterization levels .....	37
Figure D.2 – Maximum Emission Level G8f.....	39
 Table 1 – Pin loading recommendations.....	19

## COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**CIRCUITS INTÉGRÉS –  
MESURE DES ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES,  
150 kHz à 1 GHz –**

**Partie 2: Mesure des émissions rayonnées –  
Méthode de cellule TEM et cellule TEM à large bande**

**AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes les Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61967-2 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47A/722/FDIS	47A/729/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**INTEGRATED CIRCUITS –  
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,  
150 kHz TO 1 GHz –**

**Part 2: Measurement of radiated emissions –  
TEM cell and wideband TEM cell method**

**FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61967-2 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47A/722/FDIS	47A/729/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente partie de la CEI 61967 doit être lue conjointement à la CEI 61967-1.

La CEI 61967 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général *Circuits intégrés – Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz*:

- Partie 1: Conditions générales et définitions
- Partie 2: Mesure des émissions rayonnées – Méthode de cellule TEM et cellule TEM à large bande
- Partie 3: Mesure des émissions rayonnées – Méthode de scrutation surfacique
- Partie 4: Mesure des émissions conduites – Méthode par couplage direct 1 Ω/150 Ω
- Partie 5: Mesure des émissions conduites – Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail
- Partie 6: Mesure des émissions conduites – Méthode de la sonde magnétique

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part of IEC 61967 is to be read in conjunction with IEC 61967-1.

IEC 61967 consists of the following parts, under the general title *Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz*:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: Measurement of radiated emissions – TEM cell and wideband TEM cell method

Part 3: Measurement of radiated emissions – Surface scan method

Part 4: Measurement of conducted emissions – 1 Ω/150 Ω direct coupling method

Part 5: Measurement of conducted emissions – Workbench Faraday Cage method

Part 6: Measurement of conducted emissions – Magnetic probe method

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**CIRCUITS INTÉGRÉS –  
MESURE DES ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES,  
150 kHz à 1 GHz –**

**Partie 2: Mesure des émissions rayonnées –  
Méthode de cellule TEM et cellule TEM à large bande**

## 1 Domaine d'application

La présente procédure de mesure définit une méthode de mesure du rayonnement électromagnétique provenant d'un circuit intégré (CI). Le CI évalué est monté sur une carte de circuit imprimé (PCB) d'essai de CI qui est fixée sur un accès d'accouplement (désigné comme «accès à la paroi») découpé au sommet ou au fond d'une cellule électromagnétique transverse (TEM, *transverse electromagnetic*) ou d'une cellule TEM en gigahertz (GTEM) à large bande. La carte d'essai n'est pas à l'intérieur de la cellule, comme dans l'usage conventionnel, mais devient une partie de la paroi de la cellule. Cette méthode est applicable à toute cellule TEM ou GTEM modifiée pour incorporer l'accès à la paroi; cependant, la tension RF mesurée sera affectée par de nombreux facteurs. Le facteur principal affectant la tension RF mesurée est l'espacement entre le diaphragme et la carte d'essai du CI (paroi de la cellule).

Cette procédure a été élaborée à l'aide d'une cellule TEM de 1 GHz avec un espacement entre le diaphragme et le sol de 45 mm et d'une cellule GTEM avec un espacement moyen entre le diaphragme et le sol de 45 mm au-dessus de la zone de l'accès. D'autres cellules peuvent ne pas produire de sortie spectrale identique, mais peuvent être utilisées pour des mesures comparatives, soumises à leurs limites en fréquence et en sensibilité. Un facteur de conversion peut permettre des comparaisons entre les données mesurées sur les cellules TEM ou GTEM avec un espacement différent entre le diaphragme et le sol.

La carte d'essai du CI contrôle la géométrie et l'orientation du CI en fonctionnement par rapport à la cellule et élimine tous les conducteurs de connexion à l'intérieur de la cellule (ceux-ci se situent sur la face arrière de la carte, qui est à l'extérieur de la cellule). Pour la cellule TEM, l'un des accès de  $50 \Omega$  est terminé par une charge de  $50 \Omega$ . L'autre accès de  $50 \Omega$  pour une cellule TEM, ou le seul accès de  $50 \Omega$  pour une cellule GTEM, est connecté à l'entrée d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur qui mesure les émissions RF provenant du circuit intégré et appliquées sur le diaphragme de la cellule.

## 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050-131:2002, *Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Partie 131: Théorie des circuits*

CEI 60050-161:1990, *Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

CEI 61967-1, *Circuits intégrés – Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz – Partie 1: Conditions générales et définitions*

**INTEGRATED CIRCUITS –  
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,  
150 kHz to 1 GHz –**

**Part 2: Measurement of radiated emissions –  
TEM cell and wideband TEM cell method**

## 1 Scope

This test procedure defines a method for measuring the electromagnetic radiation from an integrated circuit (IC). The IC being evaluated is mounted on an IC test printed circuit board (PCB) that is clamped to a mating port (referred to as a wall port) cut in the top or bottom of a transverse electromagnetic (TEM) or wideband gigahertz TEM (GTEM) cell. The test board is not inside the cell, as in the conventional usage, but becomes a part of the cell wall. This method is applicable to any TEM or GTEM cell modified to incorporate the wall port; however, the measured radio frequency (RF) voltage will be affected by many factors. The primary factor affecting the measured RF voltage is the septum to IC test board (cell wall) spacing.

This procedure was developed using a 1 GHz TEM cell with a septum to floor spacing of 45 mm and a GTEM cell with average septum to floor spacing of 45 mm over the port area. Other cells may not produce identical spectral output but may be used for comparative measurements, subject to their frequency and sensitivity limitations. A conversion factor may allow comparisons between data measured on TEM or GTEM cells with different septum to floor spacing.

The IC test board controls the geometry and orientation of the operating IC relative to the cell and eliminates any connecting leads within the cell (these are on the backside of the board, which is outside the cell). For the TEM cell, one of the  $50\ \Omega$  ports is terminated with a  $50\ \Omega$  load. The other  $50\ \Omega$  port for a TEM cell, or the single  $50\ \Omega$  port for a GTEM cell, is connected to the input of a spectrum analyser or receiver that measures the RF emissions emanating from the integrated circuit and impressed onto the septum of the cell.

## 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-131:2002, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 131: Circuit theory*

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 61967-1, *Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz – Part 1: General conditions and definitions*